



開催案内
海外研究開発動向調査報告および外国人招へい研究者セミナー

開催日：平成 17 年 10 月 3 日（月）14:00～16:00

会 場：豊橋技術科学大学 ベンチャービジネスラボラトリー（VBL）
プロジェクト交流研究室（3F）

【プログラム】

14:00～15:00 海外研究開発動向調査報告

H17.3～H18.8 ミュンヘン工科大学客員研究員

トピックス “次世代 ULSI のための配線材料とドイツの大学事情”

豊橋技術科学大学 電気・電子工学系 助教授 澤田 和明

15:00～16:00 外国人招聘研究者セミナー

H17.1～H17.7 研究課題 “インテリジェントセンサーの研究と開発”

セミナー題目 “SOI(silicon-on-insulator)のセンサーへの応用”

Department of Electronics Engineering Education,

Andong National University, Korea

Associate professor Young-Tae Lee (李先生)

【参加】：無料、希望者は直接開催会場へお越しください。定員は 60 名です。

主 催：豊橋技術科学大学 ベンチャービジネスラボラトリー（VBL）